ファインセラミックス材料の相組成分析方法の研究

林 茂雄*

Analysis of Stacking Faults in Silicon Carbide Powders by the Application of Powder Pattern Fitting Technique

by Shigeo HAYASHI

The powder pattern fitting technique was applied to analysis of stacking faults in silicon carbide (SiC) powders. A computer program was developed to estimate stacking faults probability in disordered cubic SiC structure. The quantitative analysis of synthesized SiC powders were carried out using the computer program. It was shown that the amount of stacking faults decreases with increasing synthesis temperature and synthesis time. The synthesis temperature is more effective in the decrease of the amount of stacking faults than the synthesis time.

Key Words: Silicon Carbide, Stacking Faults, X-ray Powder Diffraction, Powder Pattern Fitting Technique, Quantitative Analysis

1.はじめに

構造材料としてのファインセラミックスは,耐 熱性,耐腐食性,および耐摩耗性に優れており, 高温においても高硬度,高強度を維持するために 高温構造材料として利用するための研究開発が進 んでいる.しかし,ファインセラミックス材料に 関する試験方法や規格はまだ少ないのが現状であ る.国際的に標準化や規格化の流れがある中,国 内でもファインセラミックス材料に関する試験方 法の開発が重要であるとの認識がある.そこで, 本研究では分析対象に高温構造材料として重要な 炭化ケイ素(SiC)を取り上げた.

炭化ケイ素は,天然に産しない人造鉱物である. 1891 年アチソン(E.G.Acheson)が,粉炭と粘土の 混合物に炭素電極を用いて通電し,電極端に生成 している結晶を発見した¹⁾のが炭化ケイ素合成の 最初である.アチソンによって生産された炭化ケ イ素は,主にダイヤモンドや建築用花崗岩の研磨 材として使用され,現在でも生産量の約 50%は研 磨材として使用されている.それ以外の用途とし て,高温耐食性,耐摩耗性と高強度などの特性を 生かした耐火煉瓦や高温用発熱体への応用が古く からよく知られている.高密度に焼結された炭化 ケイ素は,1500 の高温でも強度の落ちない高温 構造材料として有用視され,近年ではエンジン部 品など各種の高温構造物への応用研究,実用化が 各方面で進められている.

炭化ケイ素には多数の多形(polytype)が存在す ることが知られており,その存在比率は焼結挙動, 組織などを介して物理的・機械的性質に深く関わ っている.さらに,多形の相組成分析(定量分析) は,工業分析としてもまた製品技術としても重要 である.

1.1.炭化ケイ素の結晶構造と積層不 整

炭化ケイ素は六方晶系のα型炭化ケイ素と立方 晶系のβ型炭化ケイ素の二種類に大別できる.こ

^{*} 窯業研究室材料開発グループ

れらの基本層構造は、最密充填構造をとっており、 層の積み重ね周期の違いによって区別される. こ れらのうち, β型炭化ケイ素は, ダイヤモンド構 造における炭素(C)の半分をケイ素(Si) に置換 した閃亜鉛鉱(ジンクブレンド)型構造の1種類 に限られる.一方, α型炭化ケイ素は、ウルツ鉱 (ウルツァイト)型の結晶構造を基本としている. これらの結晶構造からわかるように、炭化ケイ素 の結晶構造は基底面に沿って拡がった基本の層構 造を積み重ねたものとして描くことができる. α 型炭化ケイ素には多くの多形が存在し、現在 200 種類以上が報告されている. α型炭化ケイ素の多 形は、六方格子のc軸方向における基本層の積み 重なりの繰り返し周期が異なるために生じる。そ れらを六方格子を用いて表すと、a 軸の長さは全 て等しく, c 軸の長さがお互いに整数比をなす関 係にある.表1は、繰り返し周期の違いによる各 種多形を記号で示したものであり、よく使われる 表示法である.表1の多形を表す記号のうち、数 字の2,3,4,6および15は繰り返し周期の単位 である最密面(六方晶系では基底面、立方晶系で は(111)面)の数をそれぞれ示し, H, R および C は 六 方 格 子 (hexagonal) , 菱 面 体 格 子 (rhombohedral)および立方格子(cubic)をそれぞ れ表す.

表1 2種の炭化ケイ素多形の表示法



これら多形のうち 2H と 3C の結晶構造における 層の積み重なり方を図 1²⁰に示す.2H 構造は c 軸 方向へ層が ABABAB…と積み重なった六方最密充 填構造であり,3C 構造は(111)面に垂直な方向 へ層が ABCABC… と積み重なった立方最密充填構 造である.これらの規則正しい層の積み重ねに何 等かの理由により誤った積層が生じた場合が積層 不整と言われるものである.

1.2.炭化ケイ素の多形の定量に関す る研究

合成された結晶は,一般に複数の多形が共生し ており,これら多形の定量に関する研究が多くの 研究者によって成されてきた.

T. Kawamura (1965) は³⁾, 混合物試料に対する強 度式(Klug and Alexander, 1954)と Jagodzinski ら(1960)によって提案された構造因子を用いて、 炭化ケイ素の多形を定量する式を導き、20=33~ 37°(Cuka)の範囲における回折線強度の測定に よって 3C, 6H と 15R の 3 種の多形の定量を行なっ ている. Bartram(1975)は,構造因子を単一の炭化 ケイ素に規格化することによって各種多形の規格 化された積分強度を求め、それらの間に立てた線 形方程式を解くことによって定量する方法 4を提 案した.彼は実際の強度測定には Debye-Scherrer カメラを用い、フィルム上の強度を microdensitometer によって測定し, d-spacing= 2.66~2.18Åの範囲における回折線の積分強度を 求め、3C、4H、6H と 15R の定量を行なっている. また J.Ruska et al. (1979)⁵⁾は Wyckoff(1963)に より求められた原子座標パラメーターを用いて構 造因子を求め, Bartram(1975)が解析したのと同じ 20範囲の回折データを用いて 3C, 4H, 6H と 15R の定量を行なった.

以上の多形の定量法は積分反射強度を用いるた め、混合粉末中の個々の多形は構造不整を含まな いことを前提としている.しかし、合成された炭 化ケイ素の試料には一般に積層不整が存在してい るので、上記の研究者も述べているように、彼ら が提案した方法によって正確な定量を行なうこと ができない.

1.3.本研究の目的

炭化ケイ素は六方最密充填構造と立方最密充填 構造を取り得ることができ,合成した炭化ケイ素 は積層不整を起こしやすい.そのため,透過型電 子顕微鏡による格子像の直接観察や電子線回折法 による積層不整構造の研究が行なわれてきた⁶⁾⁻⁸⁾. しかし,そのような方法では,炭化ケイ素の局所 的な解析しか行なうことができず,バルクの性質 を表すことができない.特に高温構造材料などの ファインセラミックス原料として合成されている 炭化ケイ素粉末の場合には,バルクの性質を正確 に把握することは合成品の評価はもちろんのこと 品質管理の上からも重要なことである.

合成粉末のバルクの性質を明らかにするために は,X線粉末回折法が最も適した方法の一つであ る.しかし,現在までにX線粉末回折法を用いた 炭化ケイ素の積層不整構造を定量的に解析した例 は報告されていない.

本研究は,合成条件に依存した炭化ケイ素の積 層不整構造の変化をX線粉末回折法を用いて定量 的に解析することを目的としている.粉末回折デ ータの解析においては,粉末パターンフィッティ ング法を応用した.また,プロフィル強度の計算 には,プログラムの簡明性と非線形最小二乗法を 適用するために必要な強度式の導関数が求めやす いことから行列強度式法ではなく,Hollowayの解 析解を用いた差分方程式法⁹⁾を用いた.さらにこ れらの方法を具体的に実行するために,計算機用 プログラムを開発し,その方法を合成条件(合成 温度・合成時間)の異なるβ型炭化ケイ素粉末の 不整構造解析に適用した.

2.実験

2.1.試料の合成

本研究で用いた全ての炭化ケイ素試料は,バッ チ式により合成された.試料の合成方法は,以下 のとおりである.

原料として,10μm以下のコークスと同じく10μm 以下の珪砂を使用した.それらをバインダーでペ レット状にしたものを,アルゴンガス雰囲気中に て所定温度1650,1800,1950,および所定時間 1,2,3時間電気炉内で加熱し,β型炭化ケイ素を 得た.生成した炭化ケイ素は,余剰炭素を酸化脱 炭によって取り除くため,さらに空気中で900 にて数秒間加熱を行なった.生成物は凝集してい るため,鉄ミルでサブミクロンオーダーになるま で粉砕した.その後,未反応の二酸化ケイ素と鉄 分を酸を用いて除去し,得られた粉末を水洗乾燥 して測定用試料とした.

以上の様にして合計 5 種の炭化ケイ素試料を得た.各種合成試料の合成条件,および二酸化ケイ素(Si0₂)基準の反応率と平均粒径を表 2 にまとめて示す.

表 2 試料の合成結果と平均粒径

合式复供	合成温度	1650		1800		1950
	合成時間	1時間	1時間	2時間	3時間	1時間
	SiO2基準反応率	3.1%	99.7%	99.7%	99.8%	99.8%
口风加禾	平均粒径	0.33µm	0.33µm	0.36µm	0.38µm	0.37µm

2.2.粉末X線回折強度の測定

炭化ケイ素粉末をくぼみの深さ 0.5mm のガラス 製試料ホルダーに均一に充填して,表面をスライ ドガラスで平坦にして測定試料とした.X線粉末 回折強度の測定には,グラファイト湾曲結晶モノ クロメーター付き(2kW)縦型ゴニオメーターを用 いた.測定条件は以下のように設定した,ターゲ ット:Cu,管電圧・管電流:40kV・40mA,発散ス リット:1°,散乱スリット:1°,受光スリット: 0.15mm,モノクロメーター受光スリット:0.6mm とし,ステップスキャン法を用いて,測定範囲: 15~60°(2θ),ステップ幅:0.02°,各ステップ 毎の測定時間:10秒.

3.解析法

3.1.積層不整の構造モデル

炭化ケイ素(SiC)のα型,およびβ型の構造は, ZnS の 2 種の多形であるウルツァイト型とジンク ブレンド型にそれぞれ対応している.そこで炭化 ケイ素の積層不整の構造モデルには, M.T.SebastianとP.Krishna(1987)がZnSの積層不 整の解析において提案したモデル¹⁰⁾を使用した. 積層不整が生じることによって,炭化ケイ素の3C 構造が2H構造へ変換されると仮定し,さらに以下 の条件を設定して積層不整の構造モデルをたてた. 【仮定】

結晶はその可干渉領域内において歪みやねじれ をもたないものとする.

すべての基本の層構造は同じ散乱能をもつ.

不整によって層の面間隔に変化は生じない.

二層単位の変形不整の起こる確率(β)は,ある 任意の箇所で起こる変形不整の確率(α)より大き い.(不整の確率については後で述べる.)

ある任意の層に関して一度変形不整が起こると すれば,隣接する層において生じる他の不整の起 こる確率は無視してよいものとする. ⑥初期の 3C 構造は,小さい値ながらも双晶不整の 起こる確率(γ)を持っている.

立方最密充填構造の(111)最密充填面は,六方 最密充填構造の(0001)面に対応する.3Cと2Hの 構造を共通の座標で記述するには,六方晶格子を 基本にした方が便利である.そこで,3C構造に対 しては3層からなる六方晶格子を,一方2H構造に 対しては,そのまま2層からなる六方格子を使用 した.また,層などの表記法は従来の研究¹¹⁾⁻¹⁴⁾ (M.T. Sebastian and P. Krishna, 1984; D. Pandy et al., 1980)に使用されたものに従った.層と層のつ ながりの様式を区別するために,図2に示した積 層の相対ベクトル(stacking offset vector)を使 用した.各ベクトルは,

- $S_1 = (a/3) [1100]$
- $S_2 = (a/3) [0110]$
- $S_3 = (a/3) [1010]$

で表わされる.これら積層の相対ベクトルが+Si の時を0,-Siの時を1として表記すれば,不整 の無い2Hと3Cの構造は,+Siと-Siの2種の表記 を用いて次のように書くことができる.



図2 積層の相対ベクトル

使用した積層不整の構造モデルとしては,図3 に示した(1)変形不整(deformation fault)および (2)成長不整(growth fault)または双晶不整(twin fault)を想定した.

- 1. 変形不整(Deformation faults)
- $\dots A B C A B C \dots$ Perfect FCC lattice sequence
- …ABCACABCA… Deformation faulted sequence α (Bが抜ける)

(1)図3の変形不整の例では、A 層→B 層→C 層 の積層を持つ立方最密充填構造において A 層と B 層の間で不整が起こり、正しい積層が ABC<u>AC</u>ABC… のつながりに変化している.この種の不整を変形 不整と呼び、その起こる確率を α とする.

次に,(2)図3の双晶不整の例では,立方最密充 填構造において,B層のところで不整が起こり, 正しい積層が ABCA<u>B</u>ACBA…のつながりに変化して いる.この種の不整を双晶不整と呼び,その起こ る確率をyとする.

さらに、(3)図4に示したように、3C構造の中 に二層単位での変形不整が連続して起こる結果、 3C構造の中に一部 2H構造が生じる.この図のよ うに、ある箇所でαの確率にて変形不整が起こり、 そこから二層はなれて再び変形不整が起こる確率 をβとする.



転移後構造(2H) ABABABABABAB...

図 4 二層単位での変形不整による 3C-2H 構造変 換

3C 構造から 2H 構造へ変換される結晶において は4 種類の層(0⁰,1⁰,0¹と0²)が存在する.0¹ と1¹は,各々積層の相対ベクトルが0と1のもの につながっている滑り落ちた積み重なり(すなわ ち変形不整が起こったことを意味する)の次の最 初の層を表わしている.また,0¹または1¹型の後 に続く層は不整が生じないと仮定する.なぜならば,この仮定の下でのみ,2H構造に変換することができるからである.この0¹か1¹型の後に続く層は,変形不整が確率βで起こる可能性があるので,区別するために0²あるいは1²を用いて示す.

積層不整を以上の表記法を用いて表わした.

3.2.一般強度式

積層不整の起こる場合を整理して得られる確率 の樹系図を図5に示す.また,(m-1)番目とm番目 の層のつながりに関する確率の樹系図を図6に示 す.これらの確率の樹系図からすべての種類の層 について考慮し,以下の差分方程式を得た.







$$J(m,0) = (1-\alpha)(1-\gamma)J(m-1,0)\omega_{1} + (1-\beta)(1-\gamma)J(m-1,0^{2})\omega_{1} + \gamma(1-\beta)J(m-1,1^{2})\omega_{1} + \gamma(1-\alpha)J(m-1,1)\omega_{1}$$
(1)
$$J(m,1) = (1-\alpha)(1-\gamma)J(m-1,1)\omega_{2} + (1-\beta)(1-\gamma)J(m-1,1^{2})\omega_{2} + \gamma(1-\beta)J(m-1,0^{2})\omega_{2} + \gamma(1-\alpha)J(m-1,0)\omega_{2}$$
(2)

$$J(m,0^{1}) = \alpha(1-\gamma)J(m-1,0)\omega_{2} + \beta(1-\gamma)J(m-1,0^{2})\omega_{2} + \alpha\gamma J(m-1,1)\omega_{2} + \beta\gamma J(m-1,1^{2})\omega_{2}$$
(3)

$$J(m,1) = \alpha (1-\gamma) J(m-1,1)\omega_{1} + \beta (1-\gamma) J(m-1,1^{2})\omega_{1} + \alpha \gamma J(m-1,0)\omega_{1} + \beta \gamma J(m-1,0^{2})\omega_{1}$$
(4)
$$J(m 0^{2}) = J(m-10^{1})\omega_{1}$$
(5)

$$J(m,0^{2}) = J(m-1,0^{1})\omega_{1}$$

$$I(m,1^{2}) = I(m-1,1^{1})\omega_{1}$$
(5)

$$J(m,1^{2}) = J(m-1,1^{1})\omega_{2}$$
(6)

ここでωュおよびωュはそれぞれ

 $\omega_1 = \exp(i2\pi/3)$, $\omega_2 = \exp(-i2\pi/3)$

である.差分方程式(1)から(6)に対し,次式の解 を得る.

 $J(m, j) = c_j^{\rho_m}$; $m \ge 0$ (7) ここで(7)式の $c_j \ge \rho$ は積層不整の起こる確率の 関数である.

結晶中の双晶不整はごくわずかであるため, γ に関する高次の項を無視できるとして,式(1)から式(6)を式(7)に代入して c_j を消去し,次の特性方程式を得る.

$$\rho^{6} + (1-\alpha)(1-\gamma)\rho^{5} + [(1-\alpha)^{2}(1-2\gamma) -2\beta(1-\gamma)]\rho^{4} + [(1-2\gamma)(\alpha+\alpha\beta-2\beta)]\rho^{3} + [2(1-\alpha)(1-3\gamma)(\alpha-\beta) + \beta^{2}(1-2\gamma)]\rho^{2}$$

$$+(1-3\gamma)(\beta^{2}-\alpha\beta)\rho+(\alpha-\beta)^{2}(1-4\gamma)=0$$
(8)

回折強度の計算には、式(8)の特性方程式の解で はなく、H.Holloway(1969)によって特性方程式の 係数と境界条件を用いて導かれた解析解⁹⁾を使用 した、Hollowayの強度式は次式で与えられる.

$$I = f^{2}c \left[0.5 + \left(\sum_{j=1}^{n-1} \sum_{k=0}^{j-1} A_{h-k} T_{j-k} \exp(n-j) i\pi\zeta - A_{0} \right) \times \left(\sum_{j=0}^{n} A_{j} \exp(j i\pi\zeta) \right)^{-1} + c c \right]$$
(9)

ここで *A* は特性方程式の係数,*T* は境界条件,*f*² は構造の単一層からの散乱能,*c* はスケール因子, ζは cⁱ軸に沿った座標,そして *c.c.*は[]内の共 約複素数を表す.

```
式(9)に式(8)を適用すると次式を得る.

n = 6

A_0 = (\alpha - \beta)^2 (1 - 4\gamma)

A_1 = (1 - 3\gamma)(\beta^2 - \alpha\beta)

A_2 = 2(1 - \alpha)(1 - 3\gamma)(\alpha - \beta) + \beta^2(1 - 2\gamma)

A_3 = (1 - 2\gamma)(\alpha - 2\beta + \alpha\beta)

A_4 = (1 - \alpha)^2(1 - 2\gamma) - 2\beta(1 - \gamma)

A_5 = (1 - \alpha)(1 - \gamma)

A_6 = 1
```

次に, W_jを結晶の任意の領域に存在する層のつ ながりの中から添え字 j の層(積層の相対ベクト ルが0か1の層のことである)を見いだす確率と すると, 図5の樹系図から次式を得る.

$$W_{0} = (1 - \alpha)(1 - \gamma)W_{0} + (1 - \beta)(1 - \gamma)W_{0}^{2}$$

+ $\gamma(1 - \beta)W_{1}^{2} + \gamma(1 - \alpha)W_{1}$
$$W_{1} = (1 - \alpha)(1 - \gamma)W_{1} + (1 - \beta)(1 - \gamma)W_{1}^{2}$$

+ $\gamma(1 - \beta)W_{0}^{2} + \gamma(1 - \alpha)W_{0}$
$$W_{0}^{1} = \alpha(1 - \gamma)W_{0} + \beta(1 - \gamma)W_{0}^{2} + \alpha\gamma W_{1} + \beta\gamma W_{1}^{2} = W_{0}^{2}$$

$$W_{1}^{1} = \alpha(1 - \gamma)W_{1} + \beta(1 - \gamma)W_{1}^{2} + \alpha\gamma W_{0} + \beta\gamma W_{0}^{2} = W_{1}^{2}$$

$$W_{0} + W_{1} + W_{0}^{1} + W_{1}^{1} + W_{0}^{2} + W_{1}^{2} = 1$$

確率 W_jに関する以上の式を解いて,

$$W_0 = W_1 = (1 - \beta)/(2 - 2\beta + 4\alpha)$$

$$W_0^1 = W_1^1 = W_0^2 = W_1^2 = \alpha/(2 - 2\beta + 4\alpha)$$

を得る.

境界条件 T_m は出発点で各々0,1,0¹,1¹,0² と 1²の型の層をもつ全てのつながりの場合を考 えることにより得られ, T_m は次式のように書ける. $T_m = \sum W_j \exp(i\phi_m)_j$

よって,[']境界条件としては以下の 5 式が求められ る.

$$T_{1} = -0.5$$

$$T_{2} = (-1+4\alpha + \beta - 3\alpha\gamma - 3\beta\gamma + 3\gamma)/(2 - 2\beta + 4\alpha)$$

$$T_{3} = (2 - 5\alpha - 2\beta + 3\alpha\beta - 6\gamma + 6\beta\gamma - 9\alpha\beta\gamma + 9\alpha\gamma)/(2 - 2\beta + 4\alpha)$$

$$T_{4} = (-1 + \beta - 2\alpha + 3\alpha^{2} + 6\alpha\beta - 3\alpha^{2}\beta + 3\gamma - 6\alpha^{2}\gamma + 9\alpha\gamma - 3\beta\gamma + 6\alpha^{2}\beta\gamma - 15\alpha\beta\gamma)/(2 - 2\beta + 4\alpha)$$

$$T_{5} = (-1 + \beta + 13\alpha - 18\alpha^{2} - 18\alpha\beta + 3\alpha\beta^{2} + 18\alpha^{2}\beta + 6\alpha^{3} - 6\alpha^{3}\beta - 57\alpha\gamma - 24\alpha^{3}\gamma + 24\alpha^{3}\beta\gamma - 69\alpha^{2}\beta\gamma + 69\alpha^{2}\gamma + 72\alpha\beta\gamma - 15\alpha\beta^{2}\gamma - 6\beta\gamma$$

以上に求めた特性方程式の係数 A と 5 種の境界 条件 T を式(9)に代入して強度式を求める.この 様にして求めた強度式は逆格子空間における c[·]軸 方向に沿った散漫散乱強度を表わしたものである. そこで式(9)の I を c[·]軸に沿った強度という意味 で,D(ζ)とした.

 $+6\gamma)/(2-2\beta+4\alpha)$

$$D(\zeta) = f^{2}c\{[0.5 + T_{1} \exp(5i\pi\zeta) + (T_{2} + A_{5}T_{1})\exp(4i\pi\zeta) + (T_{3} + A_{5}T_{2} + A_{4}T_{1})\exp(3i\pi\zeta) + (T_{4} + A_{5}T_{3} + A_{4}T_{2} + A_{3}T_{1})\exp(2i\pi\zeta) + (T_{5} + A_{5}T_{4} + A_{4}T_{3} + A_{3}T_{2} + A_{2}T_{1})\exp(i\pi\zeta) - A_{0}]$$

 $\times [A_0 + A_1 \exp(i\pi\zeta) + A_2 \exp(2i\pi\zeta)$ $+ A_3 \exp(3i\pi\zeta) + A_4 \exp(4i\pi\zeta) + A_5 \exp(5i\pi\zeta)$ $+ \exp(6i\pi\zeta)]^{-1} + complex \quad conjugate \}$ (10)

 $f^{2} = f_{si}^{2} + f_{c}^{2} + 2f_{si}f_{c}\cos(\pi\zeta/2)$

3.3.粉末法への応用と最小二乗法

3.2.で求めた強度式は,逆格子空間の c^{*}軸 方向に沿って求められたものである.積層不整を 粉末法を用いて解析するためには,強度式を動径 方向に沿ったものに変換しなければならない.こ のための手続きは B.E.Warren(1941)の方法¹⁵⁾に したがって,M.Onoda et al.(1980)の方法¹⁶⁾を参 考にして行なった.

Warren の理論により,粉末試料からの全散乱能 Pは p212-3 1/2 の

$$P = \frac{R^2 M \lambda^3}{4} \int \frac{I(\xi \eta \zeta)}{\sin \theta} dV(RS)$$
$$= \frac{R^2 M \lambda^3}{4 v_a} \iiint \frac{I(\xi \eta \zeta)}{\sin \theta} d\xi d\eta d\zeta$$
(11)

と書ける[•]. ここで, R は試料から受光表面までの 距離, M は結晶の数, ξ , $\eta \geq \zeta$ は a[•], b[•] と c[•]に沿 った座標, dV(RS)は逆格子空間での体積要素, v_a は単位格子の体積である.また $I(\xi\eta\zeta)$ は一次元積 層不整格子からの散漫散乱強度であり,次式で表 わされる.

 $I(\xi\eta\zeta)=N_3L(\xi,\eta)D(\zeta)$

ここで N_3 は六方格子での c 軸方向の層の数, $L(\xi,\eta)$ は a'と b'に沿ったラウエ関数,そして $D(\zeta)$ は,例えば 10. ζ のような逆格子線に沿った強度分 布であり,3.2で求めた式(10)に相当する.さ らに, $\xi=h+u$, $\eta=k+v$ の関係があり,指数h,kは 整数で,u,vは逆格子点h,kからそれぞれの方 向に沿った距離(分数座標)を表わしている.以 上をまとめると,式(11)は次のように表わされる.

$$P = \frac{R^2 M \lambda^3}{4 v_a} \iiint \frac{N_3 L(u, v) D(\zeta)}{\sin \theta} du dv d\zeta$$

= $\frac{R^2 M \lambda^3}{4 v_a} N_1 N_2 N_3 \int \frac{D(\zeta)}{\sin \theta} d\zeta$ (12)

次に,逆格子空間の原点とhk0との距離を d_0^* , 同じく原点と $hk \zeta$ との距離を d^* ,それぞれの逆格 子点に対応する回折角を $2\theta_0$ および 2θ とすると, $\zeta u, \zeta v$ で, $d^* > d_0^*$ または, $\sin \theta > \sin \theta_0$ に対し ては,

$$d\zeta = \frac{\sin\theta\cos\theta}{\lambda c^* \sqrt{\sin^2\theta - \sin^2\theta_0}} d(2\theta)$$
(13)

の関係がある.式(12)と式(13)より,

$$P = \frac{R^2 M \lambda^2 N_1 N_2 N_3}{4 v_a c^*} \int \frac{D'(2\theta) \cos \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta - \sin^2 \theta_0}} d(2\theta)$$

が得られる.

ただし,ここで $\zeta^2 c^{*2} = 4(\sin^2 \theta \sin^2 \theta_0)/\lambda^2$ として関 係づけられる ζ と 2 θ の値に対して D(ζ)と D'(2 θ)の 値が等しくなるように数値的に D'(2 θ)に変換した 関数が用いてある.

単位回折角あたりの反射能 $P_{2\theta}$ は,

$$P_{2\theta} = \frac{R^2 M \lambda^2 N_1 N_2 N_3}{4 v_a c^*} \frac{D'(2\theta) \cos \theta}{\sqrt{\sin^2 \theta - \sin^2 \theta_0}}$$

となる.

回折計での測定は, Debye 環の単位長さ当りの 散乱能の測定に相当することと, hkζと khζが同じ 2θをもつために重なること, および偏光因子 (1+cos² θ)を考慮して,

$$P_{2\theta}' = \frac{1 + \cos^2 \theta}{\sin \theta \sqrt{\sin^2 \theta - \sin^2 \theta_0}} \left[D_+'(2\theta) + D_-'(2\theta) \right]$$

が得られる.ここで, $D'_{+}(2\theta) \ge D'_{-}(2\theta)$ は,それ ぞれ $hk\zeta \ge kh\zeta O D'(2\theta)$ である.

一方, d^{*} d₀^{*} あるいは sin θ sin θ₀(すなわち,
 ζ 0の時)の場合に対しては,式(11)はより複雑
 となり,この場合には Warren(1941)の用いた近似
 を使用して次式を得る.

$$P_{2\theta}' = K \times 2\sqrt{\frac{S}{\sqrt{\pi\lambda}}} \frac{1 + \cos^2 2\theta}{(\sin\theta)^{3/2}} F(a) \times \left[D_+'(2\theta) + D_-'(2\theta)\right]$$

ここで S は二次元の結晶子径と同じ値を持ち, 次式で表わされる.

$$S = \frac{1.84\lambda}{B\cos\theta}$$

ここで *S* は有効粒子径, λは X 線の波長, *B* は真の プロフィルの半値巾,そしてθは回折線のブラッ ク角である.

また, *a* と *F*(*a*)は次式で定義¹⁵⁾される.

$$a = (2\sqrt{\pi} S/\lambda)(\sin\theta - \sin\theta_0)$$

$$F(a) = \int \exp\left[-\left(x^2 - a\right)^2\right] dx$$

温度因子は本来,個々の原子に対して与えられるものであるが,ここでは簡便のため,全原子に 共通の等方性全体温度因子として扱っている.そ こで粉末回折強度プロフィルf(2のは,

 $f(2\theta) = \exp\left[-2B(\sin\theta/\lambda)^2\right]P'_{2\theta}$

となる.ここで,Bは等方性温度因子であり,B=0.4

として計算を行なった.

実験の結果得られるプロフィルは,真のプロフィル f(x)と装置関数 g(x)のコンボォルーションであり,それを $h(2\theta)$ とすれば, $h(2\theta)$ は次式で与えられる.

 $h(2\theta) = \int f(2\theta - x)g(x)dx$

プログラム中では,次式のように h(2θ)にバックグ ラウンド強度を加え,さらに上式の積分を数値積 分に直して計算を行<u>な</u>っている.

 $y(2\theta_i)_{calc} = b(2\theta_i) + \sum f(2\theta_i - x_k)g(x_k)\Delta x$

ここで, $y(2\theta_i)$ は計算プロフィル強度, $b(2\theta_i)$ は バックグラウンド,そして Δx はスッテップ巾である.なお,バックグラウンド関数には,1次式を 用いた.

観測プロフィル強度 $y(2\theta)_{obs}$ に計算プロフィル 強度 $y(2\theta)_{calc}$ をフィッティングさせることにより, 強度式中のパラメーター α , $\beta \ge \gamma$ (3.1.で定 義した積層不整の生じている確率)を求めた.

フィッティングにおいては,次式で定義される 関数を最小化した.

 $M = \sum w_i \left[y(2\theta_i)_{obs} - y(2\theta_i)_{calc} \right]^2$

ここで, W_i は *i* 番目の観測値に対する重みであり $w_i=1/y(2\theta_i)_{obs}$ である.関数 M の最小化は,非線形 最小二乗法 (Gauss-Newton 法)を用いて行った.

4. 結果

最小二乗法にて,計算値を観測プロフィル強度 にフィッティングさせることにより,強度式中の パラメーター α , β と γ を最適化して求めた.試料 の解析結果として得られた粉末パターンのフィッ ティング結果の一例(1800 ,1 時間で合成され た β 型炭化ケイ素)を図7に示す.図中の黒四角 は観測値,実線が計算値である.回折パターンの 下に示したのは,観測値から計算値をひいた残差 である.また,合成温度に対する積層不整の生じ る確率(α , β と γ)の変化を図8に,そして合成 時間に対する変化を図9にそれぞれ示す.

5.考察

5.1.積層不整の解析結果について

炭化ケイ素の粉末試料の積層不整構造を解析した結果,図8より合成温度がより高いほど変形不整の起こる確率αの値と双晶不整の起こる確率γの値が減少し,試料中の積層不整が減少すること



図7 1800℃,1時間で合成されたβ型炭化ケイ素 のパターンフィッティング結果

がわかる.しかし,二層単位で変形不整が起こる 確率βの変化については標準偏差が大きいため, 温度に対するその変化の傾向は明らかでない.一 方,図9より1800℃において合成時間が長いほど 変形不整の起こる確率αの値は減少することが明 らかとなったが,双晶不整の起こる確率γの値は合 成時間が2時間~3時間と延長されてもさほど大 きな変化は示さず,合成温度に対する変化と比較 して全般に大きな変化が見られなかった.また, 確率βの値は合成時間が長いほど増加しているが, 標準偏差が大きいために,合成温度に対する場合 と同様に積層不整の変化について,その変化傾向 は明らかでない.

5.2.積層不整構造の変化の定量的追 跡

積層不整構造と確率パラメーター (α, βとγ) との関係については、解析によって求めた確率パ ラメーターの値が小さいほど積層不整が起こって いないと考えられる.一方, αとβの値が大きいと 積層不整によって炭化ケイ素の構造が 3C 構造か ら 2H 構造へ変換されていると考えることができ る.しかし、前節で述べたように、不整の生じる 確率を個々に評価しているだけでは、試料全体の 積層不整構造の変化を定量的に評価することがで きない. そこで, 求めた3つの確率パラメーター から全体の不整構造を総合的に評価するために, hexagonal 的順序が 3 回以上続く (ABABAB…また は ACACAC…) 確率 P(2H)を計算した. この P(2H) の計算においては、確率パラメーターβが大きな 意味をもち、積層不整が連続して起こることによ って 3C 構造が 2H 構造に変換されるというわけで



図8 合成温度に対する積層不整の生じる確率の 変化



図 9 合成時間に対する積層不整の生じる確率の 変化(合成温度 1800℃)

ある. hexagonal 的順序が 3 回続くつながりは 26 通り考えられ,それの場合の確率 ($P_1 \sim P_{26}$) は次 式で求められる. それら確率 P_n の総和を P(2H)とした.

$$\begin{split} P_{1} &= \alpha \beta (1-\alpha) (1-\gamma)^{3} \\ P_{2} &= \alpha^{2} \gamma (1-\alpha) (1-\beta) (1-\gamma)^{3} \\ P_{3} &= \alpha \gamma^{2} (1-\alpha)^{2} (1-\beta) (1-\gamma)^{2} \\ P_{4} &= \alpha \beta \gamma (1-\alpha)^{2} (1-\beta) (1-\gamma)^{2} \\ P_{5} &= \alpha \gamma^{2} (1-\alpha)^{2} (1-\beta) (1-\gamma)^{2} \\ P_{6} &= \alpha \gamma^{2} (1-\alpha)^{3} (1-\gamma)^{2} \\ P_{7} &= \alpha \gamma^{3} (1-\alpha)^{4} (1-\gamma)^{2} \\ P_{8} &= \gamma^{4} (1-\alpha)^{5} (1-\gamma) \\ P_{9} &= \alpha \beta^{2} (1-\gamma)^{3} \\ P_{10} &= \alpha \beta \gamma (1-\beta) (1-\gamma)^{2} \end{split}$$

$$\begin{split} P_{11} &= \alpha^{2} \gamma (1 - \beta) (1 - \gamma)^{2} \\ P_{12} &= \alpha^{2} \gamma^{2} (1 - \alpha) (1 - \beta) (1 - \gamma)^{2} \\ P_{13} &= \alpha \gamma^{3} (1 - \alpha)^{2} (1 - \beta) (1 - \gamma) \\ P_{14} &= \alpha \beta \gamma (1 - \alpha) (1 - \gamma)^{2} \\ P_{15} &= \alpha^{2} \gamma^{2} (1 - \alpha) (1 - \beta) (1 - \gamma)^{2} \\ P_{16} &= \alpha \gamma^{3} (1 - \alpha)^{2} (1 - \beta) (1 - \gamma) \\ P_{17} &= \alpha \beta \gamma^{2} (1 - \alpha)^{2} (1 - \beta) (1 - \gamma) \\ P_{18} &= \alpha \gamma^{3} (1 - \alpha)^{2} (1 - \beta) (1 - \gamma) \\ P_{19} &= \alpha \gamma^{3} (1 - \alpha)^{3} (1 - \gamma) \\ P_{20} &= \alpha \gamma^{4} (1 - \alpha)^{4} (1 - \gamma) \\ P_{21} &= \gamma^{5} (1 - \alpha)^{5} \\ P_{22} &= \alpha \beta^{2} \gamma (1 - \gamma)^{2} \\ P_{23} &= \alpha \beta \gamma^{2} (1 - \beta) (1 - \gamma) \\ P_{24} &= \alpha^{2} \gamma^{2} (1 - \beta) (1 - \gamma) \\ P_{25} &= \alpha^{2} \gamma^{3} (1 - \alpha) (1 - \beta) (1 - \gamma) \\ P_{26} &= \alpha \gamma^{4} (1 - \alpha)^{2} (1 - \beta) \\ P(2H) &= \sum_{n=1}^{26} P_{n} \end{split}$$

図10に合成温度に対する P(2H)の変化を,図 11に合成時間に対する P(2H)の変化をそれぞれ 示す.図10に示された結果から合成温度がより 高いほど P(2H)は減少し,積層不整構造の減少が 推定できる.この変化の様子は,5.1.で述べ た確率パラメーターαとγの減少から推定される 傾向と一致している.次に,図11より合成時間 が長いほど P(2H)は徐々に減少し, 合成温度に対 する変化と同様に積層不整構造の減少が推定でき る.変化の傾向が個々の確率パラメーターの変化 からは合成時間に依存した積層不整構造の変化の 傾向が明確でなかったが,確率の総和 P(2H)を求 めることによって試料全体における不整構造の変 化を定量的に示すことができる 以上のことから , P(2H)は、不整構造の変化を定量的に示すのに適し た量であると考えられる.

6.まとめ

本研究において,粉末パターンフィッティング 法に基づいた積層不整構造の解析法を導き,その 解析を実行する計算機用プログラムを開発した. 種々の条件下で合成した炭化ケイ素粉末試料の観 測X線回折パターンのデータ解析にその方法を適 用して積層不整構造の解析を行なった.その結果 を以下に要約する.

(1)積層不整は合成温度がより高く,合成時間 がより長いほど減少することが明らかとなった. ただし,合成時間を長くするよりは,合成温度を 高くした方が,積層不整の減少により効果が大き いことが明らかとなった.

(2)観測プロフィル強度に計算プロフィル強度 をフィッティングさせるこの解析法を用いて,炭 化ケイ素の積層不整構造を解析し,その変化を定 量的に追跡することが可能である.



図11 合成時間に対する P(2H)の変化

謝辞

本研究を行うにあたり、試料の提供をしていただ きましたイビデン株式会社に深く感謝いたします。

参考文献

1)柳田博明他:"ファインセラミックス辞典",技 報堂出版(1987)pp.579-583.

- 2)加藤悦朗他:"無機材料化学-",コロナ社(1 977)pp.25-27.
- 3)T.Kawamura: Mineral.J.,4,333-355(1965).
- 4)SF.Bartram: General Electric Company Technical Information Series, 1-14(1975).
- 5)J.Ruska et al.: J.Material Science, 14, 201 3-2017(1979).
- 6)H.Sato et al.: J.Appl.Phys., **45**, 1630-1634 (1974).
- 7)M.Dubey et al.: Acta Cryst., **A33**, 276-279 (1977).
- 8)S.Shinozaki and K.R.Kinsman: Acta Metal., 26, 769-776(1978).
- 9)H.Holloway: J.Appl.Phys., 40, 4313-4321(19

69).

- M.T.Sebastian: Acta Cryst., B43, 409-415 (1987).
- 11)M.T.Sebastian and P.Krishna: Phys.status solidi.(a)., **84**, 401-409(1984).
- 12)D.Pandy et al.: Proc.R.Soc.London., A369, 435-449(1980).
- 13)D.Pandy et al.: Proc.R.Soc.London., A369, 451-461(1980).
- 14)D.Pandy et al.: Proc.R.Soc.London., A369, 463-477(1980).
- 15)B.E.Warren: Phys.Rev., 59, 693-698(1941).
- 16)M.Onoda and I.Kawada: Acta Cryst., A36, 134-139(1980).